

國立陽明交通大學工學院專班半導體材料與製程設備組 114 學年度第 2 學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					M	T	W	R	F	S
ENSE30011	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						
ENSE30004	半導體微影、清洗、檢測技術與設備	Semiconductor Lithography, Cleaning and Inspection	選	3	3	柯富祥	abc EF207					
ENSE30003	半導體材料在能源科技之應用	Semiconductor in Energy Technologies	選	3	3	吳樸偉		abc EF207				
ENSE30008	封裝技術與設備	Packaging Technology and Equipment	選	3	3	陳智 陳俊豪 邱韋嵐			abc EF207			
ENSE30007	半導體製造技術導論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	林御專				abc EF207		
ENSE30002	半導體材料分析	Materials Characterization for Semiconductors	選	3	3	鍾采甫					abc EF207	

備註：「碩士論文研究」限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修